

## BEANSプロジェクトセミナー

主催： (独)新エネルギー・産業技術総合開発機構 / 技術研究組合BEANS研究所

共催： (財)マイクロマシンセンター

日時： 2009年7月30日(木) 13:15~17:00

場所： マイクロマシン/MEMS展会場内 マイクロナノ2009特設会場B

司会： BEANS研究所 副所長 竹井裕

13:15 - 13:25	開会挨拶 BEANS研究所 所長 (BEANSプロジェクトPL) 遊佐厚
13:25 - 13:55	MEMSの展望とBEANSプロジェクトへの期待 東北大学 教授 江刺正喜
13:55 - 14:25	MEMS市場・技術最新動向 日経マイクロデバイス 副編集長 三宅常之
休憩	
14:35 - 14:55	BEANSプロジェクトの構想と意義 東京大学 教授 (BEANSプロジェクトSPL) 藤田博之
14:55 - 15:15	ハイドロゲルビーズで包む、埋め込む、組み立てる 東京大学 准教授 (Life BEANSセンター長) 竹内昌治
15:15 - 15:35	有機ナノ構造体の創製 --- 有機半導体の飛躍的な性能向上を目指して --- 九州大学 教授 (Life BEANS九州センター長) 安達千波矢
15:35 - 15:55	ナノギャップを埋める超臨界製膜技術 東京大学 准教授 (3D BEANSセンター長) 杉山正和
15:55 - 16:15	超低損傷・中性粒子ビームエッチング技術 東北大学 教授 寒川誠二
16:15 - 16:35	マイクロ・ナノ加工技術の宇宙用赤外センサへの応用 立命館大学 教授 (BEANSプロジェクトSPL) 木股雅章
16:35 - 16:55	Macro-BEANSのメーター級大面積高機能デバイス実現化戦略 産業技術総合研究所 ネットワークMEMS研究グループ長 (Macro BEANSセンター長) 伊藤寿浩
16:55 - 17:00	閉会挨拶 (財)マイクロマシンセンター 専務理事 青柳桂一

敬称略。都合により多少の変更がある場合もございます。(6月8日現在)